

先端科学イノベーションセンター いちよう祭施設開放 アンケート集計

【会場】 先端科学イノベーションセンターVBL棟

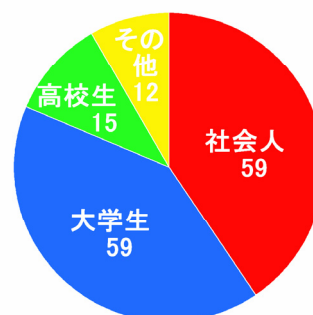
【日時】 平成21年5月1日(金)・5月2日(土) 10:00~15:00

【来場者】

来場者総数: 145名 (1日:59人 2日:86人)

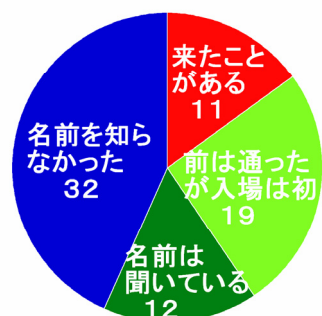
来場者内訳: 社会人 59人
大学生 59人
高校生 15人
その他 12人

来場者 (総数145名)

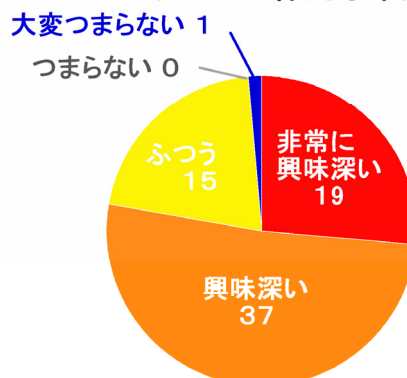


【アンケート集計】 (アンケート総数:74人)

センターの存在について



センターの全体的な印象



【人気投票】 (重複を0.5票と計数)

- (13) 「これからの光・電子産業、医療を支える単結晶」 **20票**
(工)電気電子情報工学専攻 機能性材料創製領域
- (5) 「フォトンブロックの開発」 **6.5票**
(基)システム創成専攻 電子光科学領域
- (14) 「史上最強の磁石を観て、触って、楽しもう！」 **5票**
先端科学イノベーションセンターインキュベーション部門 環境物質系分野
- (15) 「電気を流して光るプラスチック」 **4.5票**
先端科学イノベーションセンターインキュベーション部門 電子材料・システム系分野
- (9) 「ヒトの動きを瞬時に捉える網膜カメラ」 **4票**
先端科学イノベーションセンターVBL部門 ベンチャービジネス研究分野